(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-104633

(43)公開日 平成10年(1998) 4月24日

(51) Int.Cl.8		識別記号	FΙ		
G02F	1/1337	5 2 5	G 0 2 F	1/1337	5 2 5
C 0 8 G	73/10		C 0 8 G	73/10	
C 0 9 K	19/56		C09K	19/56	

審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 13 頁)

(21)出願番号	特顧平8-281422	(71)出顧人 000004178	
		ジェイエスアール株式会社	
(22)出顧日	平成8年(1996)10月2日	東京都中央区築地2丁目11番24号	
	•	(72)発明者 保田 慶友	
		東京都中央区築地二丁目11番24号	日本合
		成ゴム株式会社内	
		(72)発明者 河村 繁生	
		東京都中央区築地二丁目11番24号	日本合
		成ゴム株式会社内	
		(72)発明者 西川 通則	
		東京都中央区築地二丁目11番24号	日本合
		成ゴム株式会社内	

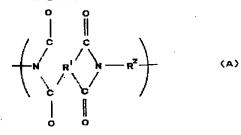
(54) 【発明の名称】 液晶配向剤

(57)【要約】

(修正有)

【課題】 液晶の配向性が良好で、液晶セルの電圧印加 時の残像消去時間が短い液晶表示素子を与え得る液晶配 向剤を提供する。

【解決手段】 イミド基以外の窒素を含有する一般式 A の繰り返し単位を有し、かつ固有粘度 [η i n h] (N ーメチルピロリドン溶媒中、濃度 O. 5 g / d l、3 O ℃で測定)が O. 0 5 ~ 1 0 d l / g である可溶性イミド化重合体を含有する液晶配向剤。

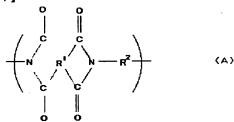


(R¹は4価の有機基であり、R²は窒素を有する2価の有機基である。)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記式 (A) で示される繰り返し単位を有し、かつ固有粘度 [n] inh [n] (但し、[n] ハーメチルピロリドン溶媒中、濃度 [n] [[n] [n] [[n] [

【化1】



(式中、 R^1 は 4 価の有機基であり、 R^2 は窒素原子を有する 2 価の有機基である。)

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、低温焼成が可能で、液晶セルに組み込んだときに液晶セルの電圧印加時の残像消去時間の短い液晶配向膜を形成しうる液晶配向剤に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、正の誘電異方性を有するネマチッ ク型液晶を、ポリイミドなどからなる液晶配向膜を有す る透明電極付き基板でサンドイッチ構造にし、液晶分子 の長軸が基板間で90度連続的に捻れるようにしてなる TN(Twisted Nematic)型液晶セルを有する液晶表示 素子(TN型液晶表示素子)が知られている。このTN 型液晶表示素子における液晶の配向は、ラビング処理が 施された液晶配向膜により形成されている。また最近で は、コントラスト及び視角依存性に優れた液晶表示素子 であるSTN (Super Twisted Nematic)型液晶表示素 子が開発されている。STN型液晶表示素子は、液晶と してネマチック型液晶に光学活性物質であるカイラル剤 をブレンドしたものを用い、液晶分子の長軸を基板間で 180度以上連続的に捻ることにより生じる複屈折効果 を利用するものである。このTN型およびSTN型液晶 表示素子における液晶の配向は、通常、ラビング処理が 施された液晶配向膜により形成されるが、電圧印加時に 液晶配向膜面にイオン性電荷が吸着し、残像が生じるた め、十分なコントラストが得られないという問題点を有 している。この際、残像が消去されるまでの時間(以 下、「残像消去時間」ともいう。) は用途などにより異 なるが、直流電圧10Vを1時間印加した場合において 5秒以下程度が好ましい。

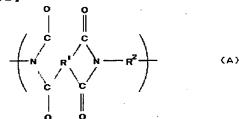
[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、低温 焼成が可能であり、液晶の配向性が良好で、液晶セルの 印加時の残像消去時間の短い液晶配向膜を形成しうる液 晶配向剤を提供することである。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明の目的は、下記式 (A) で示される繰り返し単位を有し、かつ固有粘度 [η inh] (但し、Nーメチルピロリドン溶媒中、濃度 O. 5g/dl、30℃で測定。以下、同じ。)がO. 05~10dl/gであるイミド化重合体を含有することを特徴とする液晶配向剤によって達成することができる。

【化2】



【 O O O 5 】 (式中、R¹ は 4 価の有機基であり、R² は窒素原子を有する 2 価の有機基である。)

[0006]

【発明の実施形態】以下、本発明を詳述する。本発明の液晶配向剤は、上記式(A)で示される繰り返し単位(以下、「特定繰り返し単位」ともいう。)を、イくに重合体に対して、通常5~100モル%、好ましばち0~100モル%含有する。特定繰り返し単位の場合が5モル%未満では所期の残像特性が発揮されない場合がある。本発明の液晶配向剤は、(1)特定繰り返し単位とそれ以外の繰り返し単位とを有するはブロック共重合体、(3)特定繰り返し単位を有さないよだはブロック共重合体、(3)特定繰り返し単位を有さないまたはブロック共重合体、(3)特定繰り返し単位を有さないまたはブロック共重合体と特定繰り返し単位を有さないまたはブロック共重合体と特定繰り返し単位を有さないまたはブロック共重合体と特定繰り返し単位を有さないまたはで合体と、テトラカルボン酸二無水物とジアミン化合物を反応させて得られたポリアミック酸を脱水閉環することによって合成される。

【〇〇〇7】 [テトラカルボン酸二無水物] 上記ポリア ミック酸の合成に用いられるテトラカルボン酸二無水物 としては、例えば、1,2,3,4-シクロブタンテト ラカルボン酸二無水物、1、2ージメチルー1、2、 3. 4-シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、1. 3-ジメチル-1, 2, 3, 4-シクロブタンテトラカ ルボン酸二無水物、1,3-ジクロロ-1,2,3,4 ーシクロブタンテトラカルボン酸二無水物、1,2, 3, 4ーテトラメチルー1, 2, 3, 4ーシクロブタン テトラカルボン酸二無水物、1,2,3,4ーシクロペ ンタンテトラカルボン酸二無水物、1,2,4,5ーシ クロヘキサンテトラカルポン酸二無水物、3、3', 4 4'ージシクロヘキシルテトラカルボン酸二無水 物、2、3、5ートリカルボキシシクロペンチル酢酸二 無水物、3、5、6ートリカルボキシノルボルナンー2 - 酢酸二無水物、2、3、4、5-テトラヒドロフラン

テトラカルボン酸二無水物、1,3,3a,4,5,9 b-ヘキサヒドロー5 (テトラヒドロー2, 5-ジオキ ソー3-フラニル) -ナフト[1, 2-c] -フランー 1, 3-ジオン、1, 3, 3a, 4, 5, 9b-ヘキサ ヒドロー5ーメチルー5(テトラヒドロー2、5ージオ キソー3ーフラニル)ーナフト[1,2-c]ーフラン -1, 3-ジオン、1, 3, 3a, 4, 5, 9b-ヘキ サヒドロー5ーエチルー5(テトラヒドロー2、5ージ オキソー3ーフラニル)ーナフト[1,2-c]ーフラ ン-1, 3-ジオン、1, 3, 3a, 4, 5, 9b-ヘ キサヒドローフーメチルー5(テトラヒドロー2, 5-ジオキソー3ーフラニル)ーナフト[1,2-c]ーフ ランー1, 3ージオン、1, 3, 3a, 4, 5, 9b-ヘキサヒドローフーエチルー5 (テトラヒドロー2, 5 ージオキソー3ーフラニル)ーナフト[1,2-c]ー フラン-1, 3-ジオン、1, 3, 3a, 4, 5, 9b ーヘキサヒドロー8ーメチルー5(テトラヒドロー2. 5-ジオキソ-3-フラニル) -ナフト[1, 2-c] -フラン-1, 3-ジオン、1, 3, 3a, 4, 5, 9 b-ヘキサヒドロ-8-エチル-5 (テトラヒドロー 2. 5ージオキソー3ーフラニル)ーナフト[1,2ー c] ーフランー1, 3ージオン、1, 3, 3a, 4, 5.96-ヘキサヒドロー5.8-ジメチルー5(テト ラヒドロー2, 5ージオキソー3ーフラニル)ーナフト [1, 2-c] -752-1, 3-372, 5-(2, 2)5-ジオキソテトラヒドロフラル) -3-メチル-3-シクロヘキセンー1、2-ジカルボン酸二無水物、ビシ クロ[2, 2, 2]ーオクトーフーエンー2, 3, 5, 6-テトラカルボン酸二無水物、下記式(I)~(II) で表される化合物などの脂環式テトラカルボン酸二無水 物:

[0008]

[化3]

【0009】 (式中、 R^3 および R^5 は芳香環を有する 2 価の有機基を示し、 R^4 および R^6 は水素原子または アルキル基を示し、複数存在する R^4 および R^6 は、それぞれ同一でも異なっていてもよい。)

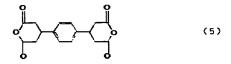
【〇〇1〇】ブタンテトラカルボン酸二無水物などの脂 肪族テトラカルボン酸二無水物;ピロメリット酸二無水 物、3、3′、4、4′ーペンゾフェノンテトラカルボ ン酸二無水物、3, 3', 4, 4'-ビフェニルスルホ ンテトラカルボン酸二無水物、1,4,5,8ーナフタ レンテトラカルボン酸二無水物、2,3,6,7ーナフ タレンテトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4' ーピフェニルエーテルテトラカルボン酸二無水物、3. 3', 4, 4'ージメチルジフェニルシランテトラカル ボン酸二無水物、3,3',4,4'ーテトラフェニル シランテトラカルボン酸二無水物、1,2,3,4-フ ランテトラカルボン酸二無水物、4,4'ーピス(3) 4-ジカルボキシフェノキシ) ジフェニルスルフィドニ 無水物、4,4'ービス(3,4ージカルボキシフェノ キシ) ジフェニルスルホン二無水物、4,4'ーピス (3. 4-ジカルボキシフェノキシ) ジフェニルプロパ ン二無水物、3,3',4,4'-パーフルオロイソプ ロピリデンジフタル酸二無水物、3、3′、4、4′ー ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、ビス(フタル 酸)フェニルホスフィンオキサイド二無水物、pーフェ ニレンービス(トリフェニルフタル酸)二無水物、mー フェニレンービス(トリフェニルフタル酸)二無水物、 ビス (トリフェニルフタル酸) -4, 4' -ジフェニル エーテル二無水物、ビス(トリフェニルフタル酸)ー 4. 4'ージフェニルメタン二無水物、エチレングリコ ールービス(アンヒドロトリメリテート)、プロピレン グリコールービス(アンヒドロトリメリテート)、1, 4-ブタンジオールービス (アンヒドロトリメリテー ト)、1,6-ヘキサンジオールーピス(アンヒドロト リメリテート)、1、8-オクタンジオールービス(ア ンヒドロトリメリテート)、2.2-ビス(4-ヒドロ キシフェニル)プロパンービス(アンヒドロトリメリテ ート)、下記式(1)~(4)で表される化合物などの 芳香族テトラカルボン酸二無水物を挙げることができ る。これらは1種単独でまたは2種以上組み合わせて用 いられる。

[0011] 【化4】

【0012】これらのうち、1,2,3,4ーシクロブ タンテトラカルボン酸二無水物、1、3ージメチルー 1, 2, 3, 4-シクロブタンテトラカルボン酸二無水 物、1,2,3,4-シクロペンタンテトラカルボン酸 二無水物、2、3、5-トリカルボキシシクロペンチル 酢酸二無水物、5-(2,5-ジオキソテトラヒドロフ ラル) -3-メチル-3-シクロヘキセン-1, 2-ジ カルボン酸二無水物、1,3,3a,4,5,9b-ヘ キサヒドロー5ー (テトラヒドロー2, 5ージオキソー 3-フラニル) -ナフト [1, 2-c] フラン-1, 3 ージオン、1, 3, 3 a, 4, 5, 9 b ー ヘキサヒドロ -8-メチル-5-(テトラヒドロ-2, 5-ジオキソ -3-フラニル) -ナフト [1, 2-c] フラン-1, 3-ジオン、1, 3, 3a, 4, 5, 9b-ヘキサヒド ロー5、8ージメチルー5ー(テトラヒドロー2、5ー ジオキソー3ーフラニル)ーナフト[1,2-c]フラ ンー1、3ージオン、ビシクロ[2,2,2]ーオクト - 7-エン-2, 3, 5, 6-テトラカルボン酸二無水 物、上記式(I)で表される化合物のうち下記式(5) ~ (7) で表される化合物および上記式(11) で表され る化合物のうち下記式(8)で表される化合物などの脂 環式テトラカルボン酸二無水物が、良好な液晶配向性を 発現させることができる観点から好ましく、特に好まし いものとして、1、2、3、4-シクロブタンテトラカ

ルボン酸二無水物、1,3ージメチルー1,2,3,4 ーシクロブタンテトラカルボン酸二無水物、2,3,5 ートリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物、1,3,3a,4,5,9bーヘキサヒドロー5ー(テトラヒドロー2,5ージオキソー3ーフラニル)ーナフト[1,2-c]フランー1,3ージオン、1,3,3a,4,5,9bーヘキサヒドロー8ーメチルー5ー(テトラヒドロー2,5ージオキソー3ーフラニル)ーナフト[1,2-c]フランー1,3ージオンおよび下記式(5)で表される化合物を挙げることができる。【0013】

【化5】



【〇〇14】〈ジアミン化合物〉上記ポリアミック酸の 合成に用いられるジアミン化合物は、分子内に2つの1 級アミノ基および該1級アミノ基以外の窒素原子を有す るジアミン化合物(以下、「特定ジアミン化合物」とも いう。) である。とりわけ、ピリジン環、ピリミジン 環、トリアジン環、ピペリジン環、ピペラジン環など の、窒素原子を含む環構造を有するジアミン化合物が好 ましい。例えば、2、3-ジアミノピリジン、2、6-ジアミノピリジン、3、4ージアミノピリジン、2、4 ージアミノピリミジン、5、6ージアミノー2、3ージ シアノピラジン、5、6-ジアミノ-2、4-ジヒドロ キシピリミジン、2、4-ジアミノ-6-ジメチルアミ ノー1、3、5ートリアジン、1、4ーピス(3ーアミ ノプロピル) ピペラジン、2, 4ージアミノー6ーイソ プロポキシー1、3、5ートリアジン、2、4ージアミ ノー6ーメトキシー1、3、5ートリアジン、2、4ー ジアミノー6ーフェニルー1、3、5ートリアジン、 2, 4-ジアミノー6-メチルーsートリアジン、2, 4ージアミノー1、3、5ートリアジン、4、6ージア ミノー2ーピニルーsートリアジン、2,4ージアミノ - 5 - フェニルチアゾール、2,6 - ジアミノプリン、 5, 6-ジアミノー1, 3-ジメチルウラシル、3, 5 ージアミノー1、2、4ートリアゾール、6、9ージア ミノー2ーエトキシアクリジンラクテート、3,8-ジ アミノー6ーフェニルフェナントリジン、1,4ージア ミノピペラジン、3,6-ジアミノアクリジン、ビス (4-アミノフェニル) フェニルアミンおよび下記式 (III) ~ (VI) で表される化合物などを挙げることが できる。

[0015]

【0016】(式中、R⁷ は、ピリジン環、ピリミジン環、トリアジン環、ピペリジン環およびピペラジン環から選ばれる窒素原子を含む環構造を有する1価の有機基を示し、Xは、単結合または2価の有機基を示す。)

[0017]

【化7】

$$H_z N = X - R^0 - X - \frac{1}{12} N H_z$$
 (14)

【0018】 (式中、R8 は、ビリジン環、ピリミジン環、トリアジン環、ピペリジン環およびピペラジン環から選ばれる窒素原子を含む環構造を有する2価の有機基を示し、Xは、単結合または2価の有機基を示し、複数存在するXは、同一でも異なっていてもよい。)

【0019】これらのうち、2、6ージアミノピリジン、3、4ージアミノピリジン、2、4ージアミノピリジン、2、4ージアミノピリミジン、3、6ージアミノアクリジンおよび上記式(II)で表される化合物のうち下記式(9)で表される化合物および上記式(IV)で表される化合物のうち下記式(10)で表される化合物が、特に良好な液晶配向性を示すことから好ましい。これらは、1種単独でまたは2種以上組み合わせて用いることができる。

[0020]

【化8】

【0021】本発明においては、特定繰り返し単位以外の繰り返し単位を構成する成分として、他のジアミン化合物を併用することができる。かかる他のジアミン化合物としては、例えば、pーフェニレンジアミン、mーフェニレンジアミン、4,4'ージアミノジフェニルエタン、4,4'ージアミノジフェニルスルカー、3,3'ージメチルー4,4'ージアミノビフェニル、4,4'ージアミノベンズアニリド、4,4'ージアミノジフェニルエーテル、1,5ージアミノナフタレン、3,3ージメチルー4,4'ージアミノピフェニル、5ーアミノー1ー(4'ーアミノフェニル)ー1,3,3ートリメチルインダン、6ーアミ

J-1-(4'-r)メチルインダン、3、4'ージアミノジフェニルエーテ ル、3、3'ージアミノペンゾフェノン、3、4'ージ アミノベンゾフェノン、4,4'ージアミノベンゾフェ ノン、2、2ービス [4ー(4ーアミノフェノキシ)フ ェニル] プロパン、2, 2-ビス [4-(4-アミノフ ェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、2,2 ービス(4ーアミノフェニル)ヘキサフルオロプロパ ン、2、2ーピス「4ー(4ーアミノフェノキシ)フェ ニル] スルホン、1、4ーピス(4ーアミノフェノキ シ) ベンゼン、1、3ービス(4ーアミノフェノキシ) ベンゼン、1、3ービス(3ーアミノフェノキシ)ベン ゼン、9、9ービス(4ーアミノフェニル)-10-ヒ ドロアントラセン、2、7ージアミノフルオレン、9、 9-ビス(4-アミノフェニル)フルオレン、4,4 ーメチレンービス(2ークロロアニリン)、2、2', 5, 5'ーテトラクロロー4, 4'ージアミノビフェニ ル、2、2'ージクロロー4、4'ージアミノー5、 5'ージメトキシビフェニル、3,3'ージメトキシー 4, 4' ージアミノビフェニル、1, 4, 4' ー (pー フェニレンイソプロピリデン) ビスアニリン、4,4' - (m-フェニレンイソプロピリデン) ビスアニリン、 2. 2'ービス [4-(4-アミノー2-トリフルオロ メチルフェノキシ)フェニル] ヘキサフルオロプロパ ン、4、4'ージアミノー2、2'ービス(トリフルオ ロメチル) ビフェニル、4、4'ービス [(4ーアミノ -2-トリフルオロメチル)フェノキシ]ーオクタフル オロビフェニルなどの芳香族ジアミン:

【0022】1、1ーメタキシリレンジアミン、1、3ープロパンジアミン、テトラメチレンジアミン、ペンタメチレンジアミン、ヘプタメチレンジアミン、オクタメチレンジアミン、ノナメチレンジアミン、4、4ージアミノヘプタメチレンジアミン、1、4ージアミノシクロヘキサン、イソホロンジアミン、テトラヒドロジシクロペンタジエニレンジアミ

ン、ヘキサヒドロー4、フーメタノインダニレンジメチレンジアミン、トリシクロ [6, 2, 1, 02, 7] ーウンデシレンジメチルジアミン、4, 4' ーメチレンピス(シクロヘキシルアミン) などの脂肪族および脂環式ジアミン:

【0023】下記式(V)で表されるモノ置換フェニレンジアミン類:下記式(VI)で表されるジアミノオルガノシロキサン:

[0024]

【化9】

$$\begin{array}{c|c}
R^{g} - R^{l^{g}} \\
 & (V)
\end{array}$$

【OO25】(式中、R⁹ は、一〇一、一CO〇一、一OCO一、一NHCO一、一CONH一および一CO一から選ばれる2価の有機基を示し、R¹⁰は、ステロイド骨格またはトリフルオロメチル基を有する1価の有機基を示す。)

[0026]

【化10】

R¹¹ R¹¹

H2N (CH2), Si (O-Si), (CH2), NH2
R11 R11 (YI)

【0027】 (式中、 R^{11} は炭素数 $1\sim 12$ の炭化水素基を示し、複数存在する R^{11} は、それぞれ同一でも異なっていてもよく、pは $1\sim 3$ の整数であり、qは $1\sim 2$ 0 の整数である。)

【0028】下記式(11)~(15)で表される化合物などを挙げることができる。これらのジアミン化合物は、単独でまたは2種以上組み合わせて用いることができる。

[0029]

【化11】

【0030】(式中、yは2~12の整数であり、zは 1~5の整数である。)

[0031] これらのうち、p-7=2レンジアミン、4、4' -ジアミノジフェニルメタン、1、5-ジアミノナフタレン、2、7-ジアミノフルオレン、2、2-ビス [4-(4-7)]フェノキシ)フェニル [3]プロパン、9、9-ビス(4-アミノフェニレンジイソプロピリデン)ビスアニリン、1、4-ビス(4-アミノフェノキシ)

ベンゼン、4、4'ービス(4ーアミノフェノキシ)ビフェニル、上記式(11)~(15)で表される化合物、上記式(V)で表される化合物のうち下記式(16)~(20)で表される化合物が好ましい。これらは単独でまたは2種以上を組み合わせて使用できる。また、これらジアミンは市販品をそのまま使用しても、再還元して使用してもよい。

[0032]

【化12】

C00-→000-→000- (20)

【〇〇33】本発明の液晶配向剤において、最も好まし いテトラカルボン酸二無水物とジアミン化合物との組み 合わせとしては、1、2、3、4-シクロブタンテトラ カルボン酸二無水物、1,3-ジメチル-1,2,3, 4-シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、2,3, 5-トリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物、1. 3, 3 a, 4, 5, 9 b - ヘキサヒドロー 5 ー (テトラ ヒドロー2、5-ジオキソー3-フラニル)ーナフト [1, 2-c] 7-2-1, 3-3-1a, 4, 5, 9bーヘキサヒドロー8ーメチルー5ー (テトラヒドロー2, 5ージオキソー3ーフラニル)ー ナフト[1,2-c]フランー1,3-ジオンおよび上 記式(5)で表される化合物から選ばれる脂環式テトラ カルボン酸二無水物、2,6-ジアミノピリジン、3,4 ージアミノピリジン、2,4ージアミノピリミジン、3, 6-ジアミノアクリジンおよび上記式(9)~(10) で表される化合物から選ばれる特定ジアミン化合物およ びヮーフェニレンジアミン、4,4'ージアミノジフェ ニルメタン、1、5ージアミノナフタレン、2、7ージ アミノフルオレン、2, 2ービス [4ー(4ーアミノフ ェノキシ)フェニル]プロパン、9,9ーピス(4ーア ミノフェニル) フルオレン 、4, 4'ー(pーフェニ レンジイソプロピリデン) ビスアニリン、1、4ービス (4-アミノフェノキシ) ベンゼン、4, 4'ーピス

(4-アミノフェノキシ) ビフェニルおよび上記式(1 1)~(20)で表される化合物から選ばれるその他の 芳香族ジアミン化合物の組み合わせが挙げられる。該組 み合わせにおける特定ジアミン化合物の使用割合は、全 ジアミン化合物に対して、5~80モル%が好ましい。 【0034】 [ポリアミック酸の合成] ポリアミック酸 の合成反応に供されるテトラカルボン酸二無水物とジア ミン化合物の使用割合は、ジアミン化合物に含まれる1 級アミノ基1当量に対して、テトラカルボン酸二無水物 の酸無水物基が0.2~2当量となる割合が好ましく、 より好ましくは0.3~1.2当量となる割合である。 ポリアミック酸の合成反応は、有機溶媒中で、通常〇~ 150℃、好ましくは0~100℃の反応温度で1~4 8時間にわたって行われる。上記有機溶媒としては、反 応で生成する反応物を溶解しうるものであれば特に制限 はない。例えば、Nーメチルー2ーピロリドン、N, N ージメチルアセトアミド、N, Nージメチルホルムアミ ド、ジメチルスルホキシド、γーブチロラクトン、テト ラメチル尿素、ヘキサメチルホスホルトリアミドなどの 非プロトン系極性溶媒;m-クレゾール、キシレノー ル、フェノール、ハロゲン化フェノールなどのフェノー ル系溶媒を挙げることができる。有機溶媒の使用量は、 通常、テトラカルボン酸二無水物およびジアミン化合物 の総量が、反応溶液の全量に対して0.1~30重量%

になるようにするのが好ましい。なお、上記有機溶媒に は、ポリアミック酸の貧溶媒であるアルコール類、ケト ン類、エステル類、エーテル類、ハロゲン化炭化水素 類、炭化水素類などを、生成するポリアミック酸が析出 しない範囲で併用することができる。かかる貧溶媒の具 体例としては、例えばメチルアルコール、エチルアルコ ール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサノール、 テトラヒドロフルフリルアルコール、エチレングリコー ル、プロピレングリコール、1,4-ブタンジオール、 トリエチレングリコール、アセトン、メチルエチルケト ン、シクロヘキサノン、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸 ブチル、シュウ酸ジェチル、マロン酸ジェチル、ジエチ ルエーテル、エチレングリコールメチルエーテル、エチ レングリコールエチルエーテル、エチレングリコールモ ノフェニルエーテル、エチレングリコールメチルフェニ ルエーテル、エチレングリコールエチルフェニルエーテ ル、ジェチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレ ングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコール モノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチル エーテル、ジェチレングリコールモノメチルエーテルア セテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルア セテート、エチレングリコールメチルエーテルアセテー ト、エチレングリコールエチルエーテルアセテート、4 ーヒドロキシー4ーメチルー2ーペンタノン、2ーヒド ロキシプロピオン酸エチル、2-ヒドロキシー2-メチ ルプロピオン酸エチル、2-ヒドロキシー2-メチルプ ロピオン酸エチル、エトキシ酢酸エチル、ヒドロキシ酢 酸エチル、2-ヒドロキシー3-メチルブタン酸メチ ル、3-メトキシプロピオン酸メチル、3-メトキシプ ロピオン酸エチル、3-エトキシプロピオン酸エチル、 3-エトキシプロピオン酸メチル、3-メチル-3-メ トキシブタノール、3-エチル-3-メトキシブタノー ル、2ーメチルー2ーメトキシブタノール、2ーエチル -2-メトキシブタノール、3-メチル-3-エトキシ ブタノール、3-エチル-3-エトキシブタノール、2 ーメチルー2ーメトキシブタノール、2ーエチルー2ー エトキシブタノール、テトラヒドロフラン、ジクロロメ タン、1,2ージクロロエタン、1,4ージクロロブタ ン、トリクロロエタン、クロルペンゼン、oージクロル ベンゼン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、ベンゼン、 トルエン、キシレンなどを挙げることができる。これら は単独でまたは2種以上を組み合わせて用いられる。 【〇〇35】以上のようにして、ポリアミック酸を溶解

【0035】以上のようにして、ポリアミック酸を溶解してなる反応溶液が得られる。反応溶液を貧溶媒に注いでポリアミック酸を析出させ、析出したポリアミック酸を再び有機溶媒に溶解させ、次いで貧溶媒で析出させる工程を1回または数回行うことにより、ポリアミック酸を精製することができる。

【0036】また、該ポリアミック酸から得られるイミド化重合体の分子量調節、基板への塗布性改善などの目

的で、ポリアミック酸合成時に酸一無水物またはモノア ミン化合物を添加して得られた末端修飾型のポリアミッ ク酸を、イミド化重合体の前駆体として用いることもで きる。上記酸一無水物としては、例えば無水マレイン 酸、無水フタル酸、無水イタコン酸、nーデシルサクシ ニック酸無水物、nードデシルサクシニック酸無水物、 nーテトラデシルサクシニック酸無水物、nーヘキサデ シルサクシニック酸無水物、nーオクタデシルサクシニ ック酸無水物などが挙げられる。また、上記モノアミン としては、例えばアニリン、シクロヘキシルアミン、n ーブチルアミン、nーペンチルアミン、n-ヘキシルア ミン、n-ヘプチルアミン、n-オクチルアミン、n-ノニルアミン、nーデシルアミン、nーウンデシルアミ ン、nードデシルアミン、nートリデシルアミン、nー テトラデシルアミン、nーペンタデシルアミン、nーヘ キサデシルアミン、nーヘプタデシルアミン、nーオク タデシルアミン、nーエイコシルアミンなどを挙げるこ とができる。

【0037】 [イミド化重合体] 本発明の液晶配向剤を 構成するイミド化重合体は、上記ポリアミック酸を脱水 閉環することにより調製することができる。ポリアミッ ク酸の脱水閉環は、(i)上記ポリアミック酸を加熱す ることにより、または(ii)ポリアミック酸を有機溶媒 に溶解し、この溶液中に脱水剤およびイミド化触媒を添 加し必要に応じて加熱することにより行われる。上記 (i) の反応において、反応温度は、通常60~250 ℃、好ましくは100~170℃である。反応温度が6 О℃未満では脱水閉環反応が十分に進行せず、反応温度 が250℃を越えると得られるイミド化重合体の分子量 が低下することがある。上記(ii)の反応において、反 応温度は、通常0~180℃、好ましくは60~150 ℃である。脱水剤としては、例えば無水酢酸、無水プロ ピオン酸、無水トリフルオロ酢酸などの酸無水物を用い ることができる。また、イミド化触媒としては、例えば ピリジン、コリジン、ルチジン、トリエチルアミンなど の第3級アミンを用いることができるが、これらに限定 されるものではない。脱水剤の使用量は、ポリアミック 酸の繰り返し単位1モルに対して1.5~20モルとす るのが好ましい。また、イミド化触媒の使用量は、使用 する脱水剤1モルに対し、O. 5~10モルとするのが 好ましい。なお、本発明の液晶配向剤を構成するイミド 化重合体は、重合体の一部が脱水閉環されずにアミック 酸構造を有するものを用いることもできる。その場合、 上述したように、イミド化重合体に対する特定繰り返し 単位の割合は、通常5モル%以上、好ましくは50モル %以上である。また、本発明に用いられるイミド化重合 体の好ましいイミド化率は、80%以上である。

【 O O 3 8 】 [液晶配向剤] 本発明の液晶配向剤は、上記イミド化重合体を有機溶媒に溶解させて得られる。本発明の液晶配向剤におけるイミド化重合体の含有割合

は、粘性、揮発性などを考慮して選択されるが、好まし くは0. 1~20重量%、さらに好ましくは1~10重 量%の範囲とされる。すなわち、イミド化重合体溶液か らなる液晶配向剤は、印刷法、スピンコート法などによ り基板表面に塗布され、次いで、これを乾燥することに より、液晶配向膜となる被膜が形成されるが、イミド化 重合体の含有割合が0.1重量%未満である場合には、 この塗膜の膜厚が過少となって良好な液晶配向膜を得る ことができない場合があり、20重量%を越える場合に は、塗膜の膜厚が過大となって良好な液晶配向膜を得難 く、また、液晶配向剤の粘度が増大して塗布特性に劣る ものとなる場合がある。イミド化重合体を溶解させる有 機溶媒としては、イミド化重合体を溶解できるものであ れば特に制限されるものではなく、例えばポリアミック 酸の合成反応や脱水閉環反応に用いられるものとして例 示した溶媒を挙げることができる。また、ポリアミック 酸の合成反応の際に併用することができるものとして例 示した貧溶媒も適宜選択して併用することができる。

【0039】本発明の液晶配向剤には、イミド化重合体 と塗布される基板表面との接着性を向上させる観点か ら、官能性シラン含有化合物やエポキシ化合物が含有さ れていてもよい。官能性シラン含有化合物としては、例 えば、3-アミノプロピルトリメトキシシラン、3-ア ミノプロピルトリエトキシシラン、2ーアミノプロピル トリメトキシシラン、2-アミノプロピルトリエトキシ シラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロピ ルトリメトキシシラン、N-(2-アミノエチル)-3 ーアミノプロピルメチルジメトキシシラン、3ーウレイ ドプロピルトリメトキシシラン、3ーウレイドプロピル トリエトキシシラン、N-エトキシカルボニル-3-ア ミノプロピルトリメトキシシラン、Nーエトキシカルボ ニルー3ーアミノプロピルトリエトキシシラン、Nート リエトキシシリルプロピルトリエチレントリアミン、N ートリメトキシシリルプロピルトリエチレントリアミ ン、10-トリメトキシシリルー1,4,7-トリアザデ カン、10-トリエトキシシリルー1,4,7-トリアザ デカン、9ートリメトキシシリルー3,6ージアザノニ ルアセテート、9ートリエトキシシリルー3,6ージア ザノニルアセテート、N-ベンジル-3-アミノプロピ ルトリメトキシシラン、N-ベンジル-3-アミノプロ ピルトリエトキシシラン、Nーフェニルー3-アミノプ ロピルトリメトキシシラン、N-フェニルー3-アミノ プロピルトリエトキシシラン、Nーピス(オキシエチレ ン) ~3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-ビ ス(オキシエチレン)ー3ーアミノプロピルトリエトキ シシランなどを挙げることができる。また、エポキシ化 合物としては、例えば、エチレングリコールジグリシジ ルエーテル、ポリエチレングリコールジグリシジルエー テル、プロピレングリコールジグリシジルエーテル、ト リプロピレングリコールジグリシジルエーテル、1.6

ーヘキサンジオールジグリシジルエーテル、2, 2ージブロモネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、1, 3, 5, 6ーテトラグリシジルー2, 4ーヘキサンジオール、N, N', N'ーテトラグリシジルーmーキシレンジアミン、1, 3ーピス(N, Nージグリシジルアミノメチル)シクロヘキサン、ピスフェノールA型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、テトラグリシジルジアミノジフェニルメタン、トリグリシジルアミノフェノール、テトラグリシジルメタキシリレンジアミン、ジグリシジルトリブロムアニリンなどを挙げることができる。

【 O O 4 O 】 [液晶表示素子] 本発明の液晶配向剤を用いて得られる液晶表示素子は、例えば次の方法によって 製造することができる。

(1) パターニングされた透明導電膜が設けられた基板 の透明導電膜側に、本発明の液晶配向剤を、例えばロー ルコーター法、スピンナー法、印刷法などの方法によっ て塗布し、次いで塗布面を加熱することにより被膜を形 成する。ここに基板としては、例えばフロートガラス、 ソーダガラスなどのガラス、ポリエチレンテレフタレー ト、ポリブチレンテレフタレート、ポリエーテルスルホ ン、ポリカーボネートなどのプラスチックフィルムなど からなる透明基板を用いることができる。基板の一面に 設けられた透明導電膜としては、SnO2からなるNE SA膜、In2O3-SnO2からなるITO膜などを用 いることができ、これらの透明導電膜のパターニングに は、フォト・エッチング法、予めマスクを用いる方法な どが用いられる。液晶配向剤の塗布に際しては、基板及 び透明導電膜と塗膜との接着性をさらに良好にするため に、基板及び透明導電膜上に、予め官能性シラン含有化 合物、チタネートなどを塗布することもできる。また焼 成温度は、通常80~250℃、好ましくは120~2 ОО℃である。形成される被膜の膜厚は、通常、О. О **01~1μm、好ましくは0.005~0.5μmであ**

【0041】(2)形成された被膜は、ナイロンなどの合成繊維からなる布を巻き付けたロールで一定方向に擦るラビング処理を行うことにより、液晶分子の配向能が被膜に付与されて液晶配向膜となる。また、ラビング処理による方法以外に、被膜表面に偏光紫外線を照射して、配向能を付与する方法や、一軸延伸法、ラングして・配向能を付与する方法や、一軸延伸法、ラングして・配向膜を形成することもできる。なお、ラビング処理に発生する微粉末(異物)を除去して表面を清浄な状に発生する微粉末(異物)を除去して表面を清浄な状に発生するために、形成された液晶配向膜をイソプロピルフルなどによって洗浄することが好ましい。また、本発明の液晶配向剤により形成された液晶配向膜に、例えば特開平6-222366号公報や特開平6-281937号公報に示されているような、紫外線を部分的に

照射することによってプレチルト角を変化させるような 処理、あるいは特開平5-107544号公報に示され ているような、ラビング処理された液晶配向膜上にレジ スト膜を部分的に形成し、先行のラビング処理とは異な る方向にラビング処理を行った後、前記レジスト膜を除 去して、液晶配向膜の配向能を変化させるような処理を 行うことによって、液晶表示素子の視界特性を改善する ことが可能である。

【0042】(3)上記のようにして液晶配向膜が形成 された基板を2枚作成し、それぞれの液晶配向膜におけ るラビング方向が直交または逆平行となるように、2枚 の基板を間隙(セルギャップ)を介して対向させ、2枚 の基板の周辺部をシール剤を用いて貼り合わせ、基板の 表面およびシール剤により区画されたセルギャップ内に 液晶を充填し、充填孔を封止して液晶セルを構成する。 そして、液晶セルの外表面、すなわち、液晶セルを構成 するそれぞれの基板の他面側に、偏光板を、その偏光方 向が当該基板の一面に形成された液晶配向膜のラビング 方向と一致または直交するように貼り合わせることによ り、液晶表示素子が得られる。上記シール剤としては、 例えば硬化剤およびスペーサーとしての酸化アルミニウ ム球を含有したエポキシ樹脂などを用いることができ る。上記液晶としては、ネマティック型液晶、スメクテ ィック型液晶を挙げることができ、その中でもネマティ ック型液晶が好ましく、例えばシッフベース系液晶、ア ゾキシ系液晶、ビフェニル系液晶、フェニルシクロヘキ サン系液晶、エステル系液晶、ターフェニル系液晶、ビ フェニルシクロヘキサン系液晶、ピリミジン系液晶、ジ オキサン系液晶、ビシクロオクタン系液晶、キュバン系 液晶などが用いられる。また、これらの液晶に、例えば コレスチルクロライド、コレステリルノナエート、コレ ステリルカーボネートなどのコレステリック液晶や商品 名「C-15」、「CB-15」(メルク社製)として 販売されているようなカイラル剤などを添加して使用す ることもできる。さらに、p - デシロキシベンジリデン -p-アミノー2ーメチルブチルシンナメートなどの強 誘電性液晶も使用することができる。また、液晶セルの 外側に使用される偏光板としては、ポリビニルアルコー ルを延伸配向させながら、ヨウ素を吸収させたH膜と呼 ばれる偏光膜を酢酸セルロース保護膜で挟んだ偏光板、 またはH膜そのものからなる偏光板などを挙げることが できる。

[0043]

【実施例】以下、本発明を実施例により、さらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に制限されるものではない。なお、以下の実施例および比較例により作製された各液晶表示素子について、①液晶表示素子の液晶配向性、②残像の消去時間について評価した。評価方法は以下のとおりである。

[液晶表示素子の液晶配向性] 液晶表示素子に電圧をオ

ン・オフさせた時の液晶表示素子中の異常ドメインの有無を偏光顕微鏡で観察し、異常ドメインのない場合良好 と判断した。

[残像消去時間] 残像の消去時間は液晶セルに10V直流電圧を1時間印加した後電圧をOFFとし、目視で残像が消去するまでの時間を測定した。

[イミド化重合体のイミド化率] イミド化重合体を重水素化ジメチルスルホキシドに溶解させ、 1 H-NMRを測定した。得られた 1 H-NMRスペクトルのアミド基に起因する水素原子数と他の水素原子数の比から、イミド化率を算出した。

【0044】<合成例1>1,3,3a,4,5,9b -ヘキサヒドロー8ーメチルー5ー(テトラヒドロー 2, 5ージオキソー3ーフラニル)ーナフト[1, 2ー c] フランー1, 3ージオン42.08g、pーフェニ レンジアミン8. 69g、上記式(16)で表される化 合物11.31gおよび2,6-ジアミノピリジン2. 92gをNーメチルー2ーピロリドン260gに溶解さ せ、室温で24時間反応させた。得られた反応溶液に、 N-メチル-2-ピロリドン950g、ピリジン52. 9 gおよび無水酢酸41 gをそれぞれ加え、80℃で脱 水閉環反応を3時間行った後、反応溶液を大量のメタノ ールに注いで沈澱、精製し、固有粘度1. 49 d l / g、イミド化率100%の重合体(1)を得た。 <合成例2>1、3、3a、4、5、9b-ヘキサヒド ロ-8-メチル-5-(テトラヒドロ-2, 5-ジオキ ソー3-フラニル)ーナフト [1, 2-c] フランー 1, 3-ジオン40. 87g、p-フェニレンジアミン 5. 63g、上記式(16)で表される化合物6. 77 g、ジアミノジフェニルメタン10.31gおよび2, 6-ジアミノピリジン1. 42gをN-メチルー2ーピ ロリドン260gに溶解させ、室温で24時間反応させ た。得られた反応溶液に、Nーメチルー2ーピロリドン 900g、ピリジン41.1gおよび無水酢酸92.9 gをそれぞれ加え、80℃で脱水閉環反応を3時間行っ た後、反応溶液を大量のメタノールに注いで沈澱、精製 し、固有粘度 1. 4 d l / g、イミド化率 100%の重 合体(2)を得た。

く合成例3>合成例1において、2、6ージアミノピリジンの代わりに上記式(9)で表される化合物6.88gを用いた以外は合成例1と同様にして、固有粘度1.5 d l /g、イミド化率99%の重合体(3)を得た。く合成例4>合成例1において、2、6ージアミノピリジンの代わりに上記式(10)で表される化合物10.87gを用いた以外は合成例2と同様にして、固有粘度1.4 d l /g、イミド化率99%の重合体(4)を得た。

【0045】<合成例5>2,3,5ートリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物36.0g、ジアミノジフェニルメタン25.5gおよび2,6ージアミノピリジ

ン3.5gをNーメチルー2ーピロリドン260gに溶解させ、室温で12時間反応させた。得られた反応溶液に、Nーメチルー2ーピロリドン1000g、ピリジン63.5gおよび無水酢酸49.2gをそれぞれ加え、110℃で脱水閉環反応を3時間行った後、反応溶液を大量のメタノールに注いで沈澱、精製し、固有粘度1.29d I / g、イミド化率99%の重合体(5)を得た。

く合成例 6 > 合成例 5 において、ジアミンとしてジアミノジフェニルメタン 19. 1g および 2. 6 ージアミノピリジン 6. 97g を用いた以外は合成例 6 と同様にして、固有粘度 1. 1 d 1 / g、イミド化率 9 9 %の重合体 (6) を得た。

<合成例 7 > 合成例 5 において、2, 6 ージアミノピリジンの代わりに2, 4 ージアミノピリミジン3. 5 gを用いた以外は合成例 6 と同様にして、固有粘度 1. O d I / g、イミド化率 9 9 %の重合体(7)を得た。

【0046】<合成例8>ピロメリット酸二無水物4 2.07gおよびジアミノジフェニルメタン30.95 gをNーメチルー2ーピロリドン260gに溶解させ、 室温で3時間反応させた。反応溶液を大量のメタノール に注いで沈澱、精製し、固有粘度1.80d I/g、イ ミド化率0%の重合体(8)を得た。

く合成例 9>2、3、5 - トリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物 4 3、15 g および p - フェニレンジアミン 2 1、8 g を N - メチルー 2 - ピロリドン 2 6 0 g に溶解させ、室温で 6 時間反応させた。得られた反応溶液に、N - メチルー 2 - ピロリドン 1 0 0 5 g 、ピリジン 1 5、2 g および無水酢酸 1 9、6 g をそれぞれ加え、1 1 0 $\mathbb C$ で脱水閉環反応を 3 時間行った後、反応溶液を大量のメタノールに注いで沈澱、精製し、固有粘度 0、8 0 d 1 $\mathbb Z$ $\mathbb Z$

得た。

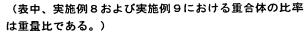
【〇〇47】〈実施例1〉合成例1で得られた重合体 (1) 5gをアーブチロラクトンに溶解させて、固形分 濃度4重量%の溶液とし、この溶液を孔径1μmのフィ ルターで濾過し、液晶配向剤を調製した。上記液晶配向 剤を、液晶配向膜塗布用印刷機を用いてITO膜からな る透明電極付きガラス基板の上に塗布し、180℃で1 時間焼成し、乾燥膜厚O. O5 µmの塗膜を形成した。 この塗膜にレーヨン製の布を巻き付けたロールを有する ラビングマシーンにより、ロールの回転数400ァp m、ステージの移動速度3cm/秒、毛足押し込み長さ O. 4 mmでラビング処理を行った。次に、一対のラビ ング処理された基板の液晶配向膜を有するそれぞれの外 縁に、直径17μmの酸化アルミニウム球入りエポキシ 樹脂接着剤をスクリーン印刷塗布した後、一対の基板を 液晶配向膜面が相対するように、しかもラビング方向が 直交するように重ね合わせて圧着し、接着剤を硬化させ た。次いで、液晶注入口より一対の基板間に、ネマティ ック型液晶(メルク社製、MLC-2001)を充填し た後、エポキシ系接着剤で液晶注入口を封止し、基板の 外側の両面に偏光板を、偏光板の偏光方向がそれぞれの 基板の液晶配向膜のラビング方向と一致するように張り 合わせ、液晶表示素子を作製した。得られた液晶表示素 子の液晶の配向性は良好で、残像消去時間は0.3秒と 極めて小さい値であった。結果を表1に示す。

【 O O 4 8 】 実施例 2 ~ 9、比較例 1 ~ 2 合成例 2 ~ 9で得られた重合体 (2) ~ (9) を用い、 実施例 1 と同様に液晶配向剤を調製し、液晶表示素子の 性能を評価した。結果を表 1 に示す。

[0049]

【表 1 】

	重合体	液晶配向性		残像消去時間(秒)
実施例1	(1)	良	好	0. 3
実施例2	(2)	良	好	1
実施例3	(3)	良	好	0. 2
実施例4	(4)	良	好	0. 2
実施例5	(5)	良	好	2
実施例6	(6)	良	好	1
実施例7	(7)	良	好	1
実施例8	(2)/(8) (=80/20)	良	好	. 1
実施例9	(2)/(9) (=70/30)	良	好	1
比較例1	(8)	不	良	測定不可
比較例2	(9)	良	好	8



[0050]

【発明の効果】本発明の液晶配向剤は、低温焼成が可能であり、液晶の配向性が良好で、液晶セルの印加時の残像消去時間が極めて短い液晶配向膜が得られる。本発明の液晶配向剤を用いて形成した液晶配向膜を有する液晶表示素子は、TN型およびSTN型液晶表示素子に好適に使用できる以外に、使用する液晶を選択することによ

り、SH (Super Homeotropic) 型、IPS (In-Plane Switcing) 型、強誘電性および反強誘電性の液晶表示素子などにも好適に使用することができる。さらに、本発明の液晶配向剤を用いて形成した液晶配向膜を有する液晶表示素子は、種々の装置に有効に使用でき、例えば卓上計算機、腕時計、置時計、係数表示板、ワードプロセッサ、パーソナルコンピューター、液晶テレビなどの表示装置に用いられる。

フロントページの続き

(72) 発明者 六鹿 泰顕

東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社内

(72) 発明者 松木 安生

東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY